

공개특허실용신안공보 2000-4호(발행일 2000.1.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0005477	B01J 37/02	에이치엔에이 홀딩즈 인코포레이티드	비닐 아세테이트 촉매를 제조하기 위한 2단계 금첨가 방법
특2000-0005554	C08J 3/075	에드워드 멘델 컴파니 인코포레이티드	방출 지속성 다분산 하이드로겔 시스템 - 비정질 약물
특2000-0005889	B01J 23/16	노바 케미컬즈 (인터내셔널) 소시에테 아노님	용액에틸렌중합용혼합티타늄-바나듐촉매
특2000-0006216	B01J 23/54	니폰 쇼쿠바이 컴파니 리미티드	벤질에스테르제조방법
특2000-0006458	B01J 23/20	앵스띠뛰 프랑세 뒤 베뜨롤	전체적으로탈알루미늄화되지않은제올라이트 Y, V B 족원소및붕소,인,규소로구성된군에서 선택된조촉매원소를포함하는수소첨가분해반 응촉매
특2000-0006460	B01J 23/16	앵스띠뛰 프랑세 뒤 베뜨롤	M T T, T O N 또는 F E R 제올라이트와제 V B 족원소를주성분으로하는촉매및탄화수소공급 원료의유동점을개선시키기위한이촉매의용도

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0005349	B32B 27/32	크라이오백 인코포레이티드	고 모듈러스 필름
특2000-0005363	C08F 220/24	이.아이,듀우판드네 모아앤드컴파니	플루오로화합물 공중합체로 처리된 내유성, 내수성 및 내용매성종이
특2000-0005387	C08F 110/00	모빌 오일 코포레이션	고충격LLDPE필름
특2000-0005433	C08G 18/28	제이에스알 가부시끼가이샤	액체 경화성 수지 조성물
특2000-0005460	C08F 265/04	바스프 악티엔게젤샤프트	아크릴 고무로 개질된 성형 재료의 제조 방법 및 그에 의해제조된 성형 재료
특2000-0005520	C08G 63/181	니폰제온 가부시끼가이샤	폴리에스테르, 이것의 제조방법, 이것을 포함한 수지 또는 고무조성물 및 이 조성물의 성형체
특2000-0005531	B32B 27/18	가네보 가부시끼가이샤	근적외선 흡수 필름, 및 이 필름을 포함하는 다층 패널
특2000-0005550	C08L 33/06	미쯔비시 레이온 가부시끼가이샤	아크릴계 수지 조성물, 아크릴계 프리믹스, 아크릴계 인조대리석의 제조 방법 및 증점제
특2000-0005770	C08G 18/72	바이엘 악티엔게젤샤프트	이미노옥사디아진디온기를함유하는폴리이소 시아네이트의제조방법
특2000-0005804	C08L 67/00	신코 리세르체 에스.피.에이	높은기체차단성을가지는폴리에스테르수지배 합물
특2000-0005892	C08G 64/20	데이진 가부시끼가이샤	폴리카보네이트수지제조방법
특2000-0006016	C08F 2/40	날코/엑손 에너지 케미칼즈, 엘.피	스티렌공정에서폴리머형성을억제하기위한방 법
특2000-0006174	C08G 18/40	에어 프로덕츠 앤드 케미칼스, 인코오포레이티드	연질및경질폴리우레탄포움제조용치수안정화 제/기포연속화제
특2000-0006329	C08L 27/12	오시몬트 에스.페.아	과산화법에의한경화성플루오로엘라스토머들
특2000-0006391	C08L 23/06	미쓰이 가가쿠 가부시끼가이샤	올레핀계열가소성에라스토머및그제조방법
특2000-0006467	C08G 18/40	닛신보세키 가부시끼 가이샤	연속기포경질폴리우레탄발포체및이의제조방 법

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0002132	C02F 1/38	김성균	부유물질 분리기능을 갖는 하수처리용 원심분리장치
특2000-0005359	C02F 1/00	김벌리-클라크 월드와이드, 인크	물 정화 장치
특2000-0005380	B01D 53/86	칼곤 카본 코포레이션	황화 수소 제거 장치 및 방법
특2000-0005696	B01D 15/00	사에스 게터스 에스.페.아.	배기된 챔버 및 가스로부터 물을 제거하는 방법
특2000-0005719	B01D 3/10	에어 프로덕츠 앤드 케미칼스, 인코포레이티드	산소를 동시에 생성하는 복수개의 증류탑으로 된 질소 발생기의 극저온 공기 증류 방법
특2000-0005744	B01D 53/34	더 비오씨 그룹 인코포레이티드	금속 처리를 위한 산세척 라인으로부터의 질소 산 화물 및 황 산화물 배출물의 제거 방법
특2000-000577	B01D 53/04	레르 리퀴드, 소시에테 아노님 뿌르 레워드 에 렉스벨로와따시옹 데 프로세데 조르쥬 끌로드	삼불화 염소 함유 배출기체의 제거 시스템
특2000-0006101	B01D 53/047	프랙스에어 테크놀로지, 인코포레이티드	흡착제 혼합물을 이용한 압력 순환식 흡착 장치 및 방법
특2000-0006206	C02F 3/30	다이와고교 가부시키가이샤	탈질소 기능을 갖는 물 처리 장치
특2000-0006323	C02F 1/28	미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤	오염 물질을 함유하는 오염 유체의 처리 방법
특2000-0006478	C02F 3/02	니혼신코 가부시키가이샤	화장실 장치

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0005351	C09D 7/12	클라리언트 파이낸스 (비브이아이) 리미티드	피복물질 안정화제
특2000-0005478	C10G 73/06	모빌 오일 코포레이션	막 분리에 의한 윤활유 탈락스
특2000-0005481	C09C 1/56	미쓰비시 가가꾸 가부시키가이샤	표면 처리 카본블랙의 제조 방법 및 고무 조성물
특2000-0005482	C10G 11/18	셀 인터내셔널 리써취 마트샤피지 비.브이	기상 탄화수소로부터 유체 촉매 분해증류 입자를 이탈시켜스트리핑하는 장치 및 방법
특2000-0005631	C10G 45/00	에스케이 주식회사	저공해연료유의생산방법
특2000-0005699	C09D 7/00	크레이 벨리 리미티드	코팅조성물용결합제
특2000-0005727	C09J 7/02	린텍 가부시키가이샤	점착시이트및그이용방법
특2000-0005801	C09K 11/02	오스람 실바니아 인코포레이티드	고-효율및장수명의전기발광형광체의제조방법
특2000-0005809	C09K 19/14	첫소가부시키가이샤	값이 음(-)인 알케닐 화합물, 액정 조성물 및 액정 표시장치
특2000-0005832	C09B 67/20	시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 인크	피롤로[3,4-c]피롤의직접적인제조방법
특2000-0005840	C09K 5/06	모다인 매뉴팩처어링 컴파니	밀도안정화된상변이물질
특2000-0005924	C09D 17/00	실버라인 매뉴팩처어링 캄파니 인코포레이티드	몰리브덴산염안료를함유하고수성피복조성물 에적합한억제된금속안료페이스트
특2000-0006008	C09J 175/14	내쇼날 스타치 앤드 케미칼 인베스트먼트 홀딩 코포레이션	U V/수분경화성점착제
특2000-0006154	C09J 131/04	와커-헤미 게엠베하	섬유재를압밀하는섬유접착분말조성물
특2000-0006178	C09J 133/26	에스에스 세야쿠 가부시키 가이샤	수성점착고체
특2000-0006231	C09B 63/00	클라리언트 게엠베하	씨아이피그먼트레드53:2의신규한결정변형체(델타-상)
특2000-0006232	C09D 183/04	제이에스알 가부시키가이샤	광경화성조성물및광경화물
특2000-0006374	C09D 5/44	닛본 페인트 가부시키가이샤	양이온전착도료조성물
특2000-0006408	C09J 183/06	다우 코닝 코포레이션	실리카로충전되고유리및세라믹재료에대해접 착성을갖는R T V 조성물
특2000-0006441	C09D 5/16	바이엘 악티엔게젤샤프트	방오제,그의제조방법및용도,및그로부터제조되 는방오코팅

4. 생명공학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0005393	C12N 15/21	유니버시티 오브 플로리다	잡종 인터페론 조성물 및 그것을 사용하는 방법2
특2000-0005408	C07K 14/775	보펠리 다리오	콜레스테롤 및 기타 지질 흡수 억제제로서의 양친매성 분자
특2000-0005428	C07K 14/00	프로-뉴론 인코포레이티드	간세포 증식의 억제제와 자극제 및 그것들의용도2
특2000-0005429	C07K 14/00	펩티서치 에이/에스	비수지성 주쇄 펩티드 담체
특2000-0005476	C12N 15/12	약조 노벨 엔.브이	자가면역성 질병의 면역요법에 사용하기 위한 자가항원 및 그와구조적으로 관련된 단백질
특2000-0005546	C07J 41/00	웁스트 마리온 로우셀	알파-17치환제가없는신규의프레그난유도체, 이들의의약용도,제조방법,및이의중간체및관련 화합물1
특2000-0006190	C07K 14/435	오르토- 클리니컬 다이아그노스틱스, 인코포레이티드	사람장애진단용마커
특2000-0006553	C07K 14/00	첸테온 파르마 게엠베하	H I V 감염차단용변형 C 1에스테라제억제제